

2017年8月3日

会員各位

化学工学会 SIS部会 プラントオペレーション分科会
代表 川鍋 健志

プラントオペレーション分科会 第142回研究会のお知らせ

拝啓

時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は分科会活動にご協力頂きまして有難うございます。このたび、定例の研究会を下記の要領にて開催することとなりました。今回は、「**製造現場のセキュリティ**」をテーマとした5件の技術紹介を行い、これらをもとに情報交換を実施したいと思います。

会員各位の活発な議論の場となりますよう、多数のご参加をお願い申し上げます。

ご出欠を**8月31日(木)**までに、下記事務局宛のメールもしくは添付のFAX 返信用紙にてお知らせ下さい。

敬具

記

1. 日時 2017年9月14日(木) 13:00 ~17:00

2. 場所 大阪科学技術センター(別紙-1参照) 8階 小ホール
住所: 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-8-4
電話: 06-6443-5324
URL : <http://www.ostec.or.jp/data/access.html>

3. スケジュール

13:00 - 13:05	開会挨拶	川鍋代表
13:05 - 13:45	「産業サイバーセキュリティに関する最近の話題」 名古屋工業大学 教授	橋本 芳宏 様
13:45 - 14:25	「出光における制御系セキュリティの対策」 出光興産(株) 情報システム部 グループITセンター システム開発2課	吉井 清次 様
14:25 - 15:05	「制御システムセキュリティへの取り組み」 技術研究組合 制御システムセキュリティセンター 研究開発部	吉松 健三 様
(休憩:15分)		
15:20 - 16:00	「防爆エリア無線LANソリューション」 シスコシステムズ合同会社 戦略ソリューション・事業開発 事業開発部長	筑瀬 猛 様
16:00 - 16:40	「制御システムセキュリティと保全アプローチ」 ハネウェルジャパン(株) サイバーセキュリティスペシャリスト	中森 格 様
16:40 - 16:55	総合討論(15分)	
16:55 - 17:00	閉会挨拶	橋本副代表
17:20 -	懇親会(約2時間)	

4. 懇親会

研究会終了後、研究会会場近辺にて懇親会を予定しております(19時20分頃終了予定)。法人会員または部会賛助会員(法人)(およびこれらの関係会社)以外の企業の方は、懇親会費として¥5,000を当日申し受けます。

5. その他

出欠のご返信(メールまたはFAX)、お問合せは、以下の事務局までお願いします。

事務局: 住友化学(株) 生産安全基盤センター プロセスシステムグループ 吉田 英昭
TEL : 0897-37-4138 FAX : 0897-37-4181
E-Mail: yoshidah3@sc.sumitomo-chem.co.jp



◇大阪方面・なんば方面より

地下鉄四つ橋線本町駅下車 ⇒ 28番出口より北へ徒歩5分

◇新大阪方面より

地下鉄御堂筋線本町駅下車 ⇒ 2番出口より西へ徒歩8分

一般財団法人大阪科学技術センター 貸会場担当

〒550-0004 大阪市西区靱本町1丁目8-4 TEL:06-6443-5324

FAX返信用紙

【2017年8月31日(木)必着】

宛 先	FAX 番号	<u>0897-37-4181</u>
	会社/氏名	住友化学(株) 生産安全基盤センター プロセスシステムグループ 吉田 英昭 宛
	TEL 番号	0897-37-4138
	E-Mail	yoshidah3@sc.sumitomo-chem.co.jp

プラントオペレーション分科会 第142回研究会 出欠連絡

◆日時
研究会: 2017年9月14日(木) 13時00分~17時00分
懇親会: 17時20分~19時20分頃まで

◆出欠
出席、欠席のどちらかを○で囲んでください。
研究会: 出席 (_____ 名) 欠席
懇親会: 出席 (_____ 名) 欠席

代理出席・同伴出席される方がある場合は、所属・役職・氏名を記入してください。

代理者 所属・役職	氏名
同伴者 所属・役職	氏名
同伴者 所属・役職	氏名
同伴者 所属・役職	氏名

◆メッセージ

発 信 者	会社/大学	
	氏名	
	TEL 番号	
	FAX 番号	
	E-mail	

* ご連絡いただきました個人情報、当日までのご連絡、および参加者リスト(お名前、会社名、所属を記載し参加者に当日配付)の作成のみに使用させていただきます。